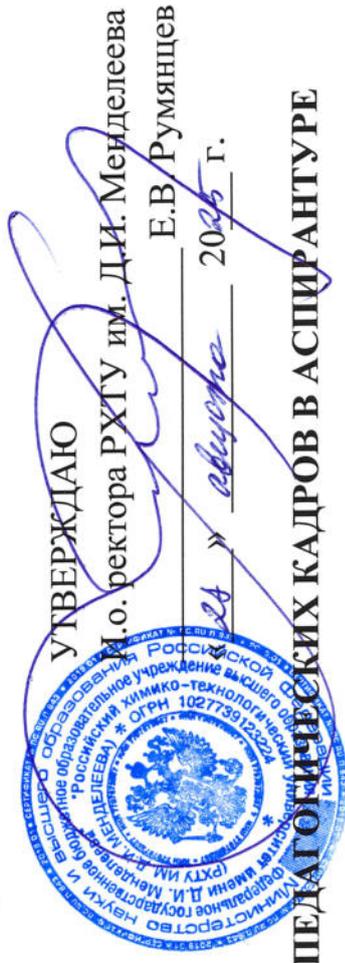


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»



ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Уровень подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации

Аспирантура

Шифр и наименование области науки: 2. Технические науки

Шифр и наименование группы научных специальностей: 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия

Шифр и наименование научной специальности: 2.6.9. Технология электрохимических процессов и защита от коррозии

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий

Срок получения образования: 4 года

			Форма контроля (распределение по семестрам)		Трудоемкость по семестрам (в ЗЕТ)								
			Трудоемкость в ЗЕТ	Экзамен	Зачет	1	2	3	4	5	6	7	8
НК	Научный компонент												
НК.01	Научно- исследовательская деятельность	203		1,2,3,4,5,6,7,8	20	20	22	24	30	30	30	27	
ОК	Образовательный компонент												
ОК.01	История и философия науки	4	1		4								
ОК.02	Иностранный язык	5	2			5							
ОК.03	Технология электрохимических процессов и защита от коррозии	8	3				8						
ОК.04	Практика (вид практики определяется индивидуальным планом работы аспиранта)	8		4,6				4		4			
ИА	Итоговая аттестация												
ИА.01	Оценка диссертации на предмет ее соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно- технической политике»	3	8										3
	Всего:												
	Зачетных единиц	231			24	25	30	28	30	34	30	30	
Ф	Факультативные дисциплины												
Ф.01	Педагогика и психология высшей школы	3		2		3							

Ф.02	Дистанционные образовательные технологии и электронные средства обучения в научной образовательной деятельности	3		2		3							
Ф.03	Комплементарная специальность	4	8										4



РХТУ им. Д.И. Менделеева
 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Владелец: Хайдуков Евгений Валерьевич
 Первый проректор, Ректорат
 Подписан: 02:02:2026 15:56:35